**Ефимов Александр Сергеевич. Интеграция кристаллов полупроводниковых СВЧ приборов с применением метода перевернутого монтажа на основе тонкоплёночной системы металлов Au-Sn;[Место защиты: АО «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А. И. Шокина»], 2023**